



Lagerbestand Stand 22.11.2011

condition "as is, where is"

Pos.	Bezeichnung/ Description	Stück/ Pcs	L	B/ W	H	Masse/ Weight , kg	Foto Nr.	Foto
1	<p>LAM autoetch 490 B, Ser.-No 9099, Wafergröße 6", Bemerkungen: in Prod. Bis 9/10 Syst.-Std 132327.22, RF Std. 17466.67, wafer Anz. 812866 incl. Doku</p> <p>LAM autoetch 490B, Ser. -No 9099, wafer size 6"</p> <p>Notes: in prod. until 9/10 syst.-std 13232722, RF std. 17466.67, number of wafers 812866. incl. documentation</p>	1	140	100	175	500	053 bis 069, 102, 103	
2	<p>LAM Doku und demontierte Teile, 2 Kartons grau, siehe Detail-Liste +Fotos</p> <p>LAM Documentation and dismantled parts, 2 boxes grey, see lists of details+ picture</p>		125	75	80	Palette mit 2 Kartons 51+33 kg	70	
3	<p>LAM zubehör und demontierte Teile, 2 Kartons braun werden umgepackt, Bemerkung: siehe oben</p> <p>LAM accessories and dismantled parts, 2 boxes brown are repacked Notes: see above</p>		125	80	90	Palette mit 2 Kartons 20+11 kg???		
4	<p>LAM Ersatzteile, siehe Detail-Liste + Fotos</p> <p>LAM spare parts, see list of details and pictures</p>		80	60	85	1 Palette ca 40 kg		


Lagerbestand Stand 22.11.2011

condition "as is, where is"

Pos.	Bezeichnung/ Description	Stück/ Pcs	L	B/ W	H	Masse/ Weight , kg	Foto Nr.	Foto
5	<p>Leica Mikroskop 1, Inv. No 0012 50040500000, incl. Doku, unvollständig (ohne Objektive und Okulare und weiteres Zubehör),</p> <p>Leica microscope 1, inv.-N: 0012 50040500000, incl. Documentation; incomplete (without objectives, eyepieces and additional accessories)</p>	1	110	80	155	145 kg	105 bis 108, 239 bis 244	
6	<p>Leica Mikroskop 2, Typ No.020-448.026, Inv.No 491/10/0859, unvollständig (ohne Objektive und Okulare und weiteres Zubehör)</p> <p>Leica microscope 2, type N 020-448.026, inv. N 491/10/0859, incomplete (without objectives, eyepieces and additional accessories)</p>	1	110	80	135	145 kg	109 bis 113, 245 bis 250	
7	<p>Leica Mikroskop 3, Inv.No 0012 4000 193 0000 unvollständig (ohne Objektive und Okulare und weiteres Zubehör)</p> <p>Leica microscope 3, inv. N 001240001930000, incomplete (without objectives, eyepieces and additional accessories)</p>	1	110	80	135	145 kg	251 bis 263,	



Lagerbestand Stand 22.11.2011

condition "as is, where is"

Pos.	Bezeichnung/ Description	Stück/ Pcs	L	B/ W	H	Masse/ Weight , kg	Foto Nr.	Foto
8	Leitz Objektiv 569234: NPL FLUOTAR 20x0,45 DF, 2 Stück Leitz objective 569234: NPL FLUOTAR 20x0,45 DF, 2 pieces	2					129, 130	
9	Objektiv 569219:NPL FLUOTAR 100x0,90 DF Objective 569219: NPL FLUOTAR 100x0,90 DF	2					131	
10	Objektiv 569232:NPL FLUOTAR 10x0,22 DF Objective 569232:NPL FLUOTAR 10x0,22 DF	2					132	
11	Objektiv 569248: NPL FLUOTAR 5x0,009 DF Objective 569248: NPL FLUOTAR 5x0,009 DF	1					133	
12	Objektiv 569199:NPL FLUOTAR 5x0,009 Objektiv 569199:NPL FLUOTAR 5x0,009	1					134	
13	Okular 519621: PER/PLAN 10x18MGF Eyepiece 519621: PER/PLAN 10x18MGF	2					135	



Lagerbestand Stand 22.11.2011

condition "as is, where is"

Pos.	Bezeichnung/ Description	Stück/ Pcs	L	B/ W	H	Masse/ Weight , kg	Foto Nr.	Foto
	Bemerkung: alle Objektive und Okulare in separater Box Notes: all objectives and eyepieces in separate boxes					ges./total 3 kg		
14	Wetbench Ramgraber , Komm Nr. 399054, mit Doku, Siematic OP7, 3x 400/230V, 50 Hz, 13kW, Chemie:EKC 265, EKC4000 Wetbench Ramgraber , Nr. 399054, with documentation, Siematic OP7, 3x 400/230V, 50 Hz, 13kW, chemistry:EKC 265, EKC4000		225	140	215	480	023, 024, 027 bis 035	
15	RTP Heatpulse 2146 1 grün Kurzzeittempern, ZMD 5800004 , Ser.-No IK 7044, Vintage 7/87, Bemerkung: siehe separate Spec 380V, 50Hz, 741144 wafer cycles incl. Doku RTP Heatpulse 2146 1 green, rapid thermal processing (annealing), ZMD 5800004 , Ser.-No IK 7044, Vintage 7/87. Notes: see separate specification 380V, 50Hz, 741144 wafer cycles, incl.		120	125	150	388	042 bis 050	

Lagerbestand Stand 22.11.2011

condition "as is, where is"

Pos.	Bezeichnung/ Description	Stück/ Pcs	L	B/ W	H	Masse/ Weight , kg	Foto Nr.	Foto
16	RTP 2 Kurzzeittempern, ZMD 5800279, s. sep. Specs 380V 50 Hz, 753165 wafer cycles RTP 2 rapid thermal processing (annealing) ZMD 5800279 , see sep. spec. 380V 50 Hz, 753165 wafer cycles		120	125	150	388	036 bis 041	
17	Vakuum Pumpe Leybold 1 RUVAK WS501+TRIVAK+EIS, (Bezeichnung Kammer2), siehe separate Spezifikation, Bemerkung: auf einer Palette mit Leybold2 Vacuum pump Leybold 1 RUVAK WS501+TRIVAK+EIS (description chamber 2), see separ. specification. Notes: on one pallette with Leybold2		120	110	100	zusammen 550kg	120 bis 125, 145 bis 152	
18	Vakuum Pumpe Leybold 2 RUVAK WS 501+TRIVAC+EIS, s.sep. Spec Vacuum pump Leybold 2 RUVAK WS 501+TRIVAC+EIS, see separ. specification						153 bis 155	



Lagerbestand Stand 22.11.2011

condition "as is, where is"

Pos.	Bezeichnung/ Description	Stück/ Pcs	L	B/ W	H	Masse/ Weight , kg	Foto Nr.	Foto
19	Gaseschrank leer Gas cabinet empty		80	51	240	350	126 bis 128	
Ende DD Lieferung 10/2011								
20	LAM 9600 , Ser.- No 4401, Wafergröße, 6" LAM 9600, Ser.- N 4401, size of wafer 6"		ca 150	ca 150	ca 190	2000	891 bis 892, 894 bis 897	
Tools aus FFO:								



Lagerbestand Stand 22.11.2011

condition "as is, where is"

Pos.	Bezeichnung/ Description	Stück/ Pcs	L	B/ W	H	Masse/ Weight , kg	Foto Nr.	Foto
21	Convac Beschichter, Vintage: 1986 Convac coater, vintage: 1986	2	ca. 210	ca 120	ca 130	je ca.1000	1010253, 0254	
22	Convac Entwickler, Vintage: 1986 Convac developer, vintage: 1986	2	ca. 210	ca 120	ca 130	je ca.1000	1010255	



Lagerbestand Stand 22.11.2011

condition "as is, where is"

Pos.	Bezeichnung/ Description	Stück/ Pcs	L	B/ W	H	Masse/ Weight , kg	Foto Nr.	Foto
23	<p>Varian 3180, Sputteranlagen, Wafergröße 4", 1980+1981 Varian 3180, sputter equipment size of wafer 4", 1980+1981</p>	2				je ca. 2000	1010301	
24	<p>Reedholm Testfeldtester Ri 40, 1993 Reedholm test field tester Ri 40, 1993</p>	1				280	1010259	
25	<p>Leitz Mikroskop Grundkörper 1985 mit Tisch, Bemerkung: keine elektr. Ansteuerung Leitz microscop, the base 1985, with desk. Notes: no electric control unit</p>	1				60		



Lagerbestand Stand 22.11.2011

condition "as is, where is"

Pos.	Bezeichnung/ Description	Stück/ Pcs	L	B/ W	H	Masse/ Weight , kg	Foto Nr.	Foto
26	FSI Titan Reinigungs/Ätzanlage, Vintage: 1985, Bemerkung: sehr starke Gebrauchsspuren FSI Titan cleaning/ etching equipment, vintage 1985. Notes: heavily used	4				je 250	1010248, 274, 275	
27	Bedampfungsanlage B30 HVD, Evaporation equipment B30 HVD.	1				500	HVD1	




Lagerbestand Stand 22.11.2011

condition "as is, where is"

Pos.	Bezeichnung/ Description	Stück/ Pcs	L	B/ W	H	Masse/ Weight , kg	Foto Nr.	Foto
28	Gasschrank mit Überwachung Gas cabinet with control	1				550	1010283	
29	Gasschrank rot / Gas cabinet red	2				350	126 bis 128	
30	Waferboxen Reinigungsstrecke Waferboxes cleaning line	1				900	1010293, 292 bis 299	
31	Folienschweißgeräte sealer	Bag 2				je 80	291	

Lagerbestand Stand 22.11.2011

condition "as is, where is"

Pos.	Bezeichnung/ Description	Stück/ Pcs	L	B/ W	H	Masse/ Weight , kg	Foto Nr.	Foto
32	Edelstahlische Desks from stainless steel					je 20	886	
33	Edelstahlregale Shelves from stainless steel	4				je 20	893	
34	Stühle antistatisch Antistatic chairs	10					879	



Lagerbestand Stand 22.11.2011

condition "as is, where is"

Pos.	Bezeichnung/ Description	Stück/ Pcs	L	B/ W	H	Masse/ Weight , kg	Foto Nr.	Foto
35	Pumpenstand EDWARDS QDP 80 Ser.-No 9421, Booster QMB 500F Ser.-No Q541 Pumping unit EDWARDS, consisting of: QDP 80 Ser.-No 9421, Booster QMB 500F Ser.-No Q541	1					899	
	Lager MQ							
36	Feinklima-Anlagen Stulz incl. Verflüssiger, Vintage: 2003, Bemerkung: siehe separate Spezifikation Precision air conditioner Stulz, incl. condenser, vintage: 2003. Notes: see separ. specification	2				je 800	Klima, 032, 033, 1000373	

Lagerbestand Stand 22.11.2011

condition "as is, where is"

Pos.	Bezeichnung/ Description	Stück/ Pcs	L	B/ W	H	Masse/ Weight , kg	Foto Nr.	Foto
37	Thermostream TPO 412	1				360	939	
38	Mikroskop Zeiss Axiotron 1, Bemerkung: Steuerelektronik defekt Microscop Zeiss Axiotron 1. Notes: electric control system defect	1				260	1000084	
39	Verschiedene Wafer Boxen 3" und 6" Different wafer boxes 3" and 6"							